(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出銀公開發号 特開2002-119834 (P2002-119834A)

(43)公照日 平成14年4月23日(2002.4.23)

(51) Int.CL*	裁別記号	FI	テーマフート*(参考)
B01D 71/02	500	B01D 71/	/02 500 4D006
53/22		53/	/22 4G040
C01B 3/56		C01B 3/	/58 Z 4G140

		自在部界 京部界 高来項の数3 OL (全 4 E)
(21)出與番号	特額2000-314932(P2000-314932)	(71)出現人 000176752 三変化工模株式会社
(22)出版日	平成12年10月16日(2000.10.16)	神奈川県川崎市川海区大川町2番1号 (72)発明者 伊藤 仁志 神奈川県桜浜市特奈川区菅田町407番8号 (72)発明者 谷口 浩之 東京都世田台区深沢5丁目6 台8 号 Fターム(参考) 40006 CA41 K403 WA31 MB04 KC02 KC02X NA46 NA59 NA62 NA63 PA02 FB03 FC01 FC60 4C040 ER33 FA02 FB09 FC01 FE01 4G140 EB37 FA02 FB09 FC01 FE01
		4G140 EB37 FA02 FB09 FC01 FE01

(54) 【発明の名称】 無機水溶分離膜の製造方法

(57)【模约】

【課題】Pd系導線に発生したピンホールを効果的に整 ぐととができ、Pd系水素分離膜の歩窗まりが向上し、 製造資を大幅に低減するととができると共に、高透過性 のPd汎水元分配線を容易に製造することができる気機 水素分類膜の製造方法を提供する。

【解決手段】水衆含有ガスから水景を遺択的に遭遇分離 する無線水荒分配膜の製造方法において、多孔質担体の 表面にパラジウム系障膜を形成させたのち、存験のピン ホールを探査し、探査したビンホール部にバラジウムを 主体とした合会苦しくはパラジウムと合会化する金属を **被若し、被若した金属がパラジウムと合金化する温度で** 加熱処理してバラジウム系水素分離験を製造する無機水 景分配頃の製造方法。

【特計請求の苛目】

【請求項1】水素含有ガスから水景を選択的に透過分離する無級水素分配膜の製造方法において、多孔質担体の表面にパラジウム若しくはパラジウムを主体とした合金の障礙を形成させたのち、腐態のピンホールを保査し、探査したピンホール部にパラジウムを主体とした合金若しくはパラジウムと合金化する金厚を接着し、接着した金属がパラジウムと合金化する金度で加熱処理してパラジウム系水素分配膜を製造する根膜水素分配膜の製造方法。

【請求項2】水滞含有ガスから水景を選択的に透過分離する無機水景分配膜の製造方法において、多孔質担体の表面にパラジウム及びパラジウムと合金化する金属の薄膜を積厚形成させたのち、薄膜のピンホールを保査し、探査したピンホール部にパラジウムを主体とした合金若しくはパラジウムと合金化する金属を披養し、四膜及びピンホール部に接着した金属を合金化する温度で加熱処理してパラジウム派水素分配膜を製造する無機水素分離膜の製造方法。

【語求項3】ビンホール部に被着する金層が、ベースト 状金関であることを特徴とする請求項1又は請求項2に 記載の無級水栗分離膜の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、水景含有ガスから水素を選択的に透過分離する原設水素分離膜の製造方法に関し、厚に詳しくは、多孔質担体の表面にバラジウム若しくはバラジウムを主体とした合金の複膜を接着した魚陽水景分離婚の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】水素含有ガスは、天然ガス、LPG、ナフサ、打袖又はメタノールなどを原料として、水蒸気改質法や部分酸化法などにより製造されており、それらの方法で製造された水素含有ガスから純水素を回収し、燃料電池、半導体製造、金良精線、抽脂製造又は石油精製などに使用されている。

【0003】従来、前記水素含有ガスから純水素を回収する方法としては、溶液吸収法、吸管法又は深冷分離法などにより水素以外の不確物を分離除去して純水素を回収する方法や水素分離膜により水素を透過分離させて純40水素を回収する質分離法などがあり、そのなかでも、膜分離法は、省エネルギーで分離効率もよく、また、舒易な鉄置機成であることなどから注目されている。

【0004】 町配原分離法に用いられる水景分配類としては、ボリイミドやボリスルホンなどの有級高分子膜、多孔質セラミックス膜及びパラジウムやパラジウム合金などの滞膜(以下Pd系薄嚢という。)を多孔質担体の表面に致着させた気機水素分離膜が用いられている。

【0005】前起有級高分子填においては、耐熱性や高 加熱処理してパラジクム系水荒分離膜を製造する無機水 退時の分散効率低下などの問題があり、また、多孔質セ 50 景分能膜の製造方法である。前記の方法により、従来は

ラミックス順は分離効率が低い問題があるが、パラジウム系験を多孔質担体の表面に被容させた原線水素分離順 (以下Pd添水素分離順という。)は、耐熱性もあり、 極めて高純度の水素を得ることができる。

【0006】解記多孔質担体の表面に接着されるPd系 障験の被看方法としては、Pd系障験を、多孔質担体の 表面に気相化学反応法や真空基書法などで被着させる方 法(特別昭62-121616号公報)、多孔質担体の 表面を化学的に活性化処理したのち化学メッキして被者 10 させる化学メッキ法(特別昭62-273030号公 報)、金属多孔質担体の表面に電気メッキで被着させる 電気メッキ方法(特別平4-326931号公報)、又 は、多孔質担体の表面に化学メッキ法で被者させたのち に、電気メッキ法で更に接着させる方法(特別平6-1 37979号公報)などがある。

[0007]

20

30

【発明が解決しようとする課題】

訂記従来の方法で製造されたPd系水素分離頂は、いずれも、担体として、ガラス、セラミックス又は金属などの多孔質担体が使用され、また、Pd系障頂は強度や水素返過速度などから、1~50μmの厚さで被着されているが、頂厚が極めて行いため強度も弱く、多孔質担体の表面の粗さに起因してピンホールが生じ易く、歩温まりが悪い問題があり、また、Pd系薄質のピンホールを防止するためには、多れ質担体の表面組さの品質管理を厳しく行う必要があるため、作業が損権となると共にPd系水素分離膜の製造質も高価格となる問題がある。 夏に、鰻厚を厚くして強度を高めようとすると、透過効率の低下、製造コストの増加及び装置の過大化などの問題がでてくるため限界があり、Pd系薄質のピンホール発生を完全に防止することは困難である。

【0008】本県明は従来のPd系水素分散膜の製造方法におけるPd系障膜のピンホール発生を防止する困難性に鑑みて成されたものであり、発生したピンホールを効果的に喜ぐことができ、Pd系水素分離膜の歩留まりが向上し、製造資を大幅に低減することができると共に、高透過性のPd系水素分離膜を容易に製造することができる係級水素分離膜の製造方法を提供する目的で成されたものである。

100001

【課題を解決するための手段】本発明の受旨は、 註求項1 に記載した発明においては、水流含有ガスから水流を
返択的に透過分配する原限水流分離膜の製造方法において、 多孔質担体の表面にバラジウム若しくはバラジウム
を主体とした合金の存填を形成させたのち、
存職のピンホールを探査し、
探査したピンホール部にバラジウムを
主体とした合金若しくはバラジウムと合金化する温度を
被若し、
被若した会居がバラジウムと合金化する温度で
加熱処理してバラジウム系水流分離膜を製造する無酸水
その発酵の割合支法である。
取起の支持により、
佐森は

Pd系薄膜にピンホールが発生してPd系水気分配膜金 体を廃棄又はPd系薄膜を接着し直していたが、 ビンホ -ルが発生しても十分使用が可能となるため、歩留まり が向上する。また、Pd系水気分減頭の低価は化が図れ ると共にピンホールがないため、高迟過性であるPd系 水索分離頃を容易且つ確実に製造することができる。

【0010】 請求項2に記載した発明においては、水景 含有ガスから水素を選択的に透過分配する無級水素分離 益の製造方法において、多凡世祖母の表面にバラジウム 及びパラジウムと合金化する金属の薄膜を積足形成させ 10 たのち、荷喰のピンホールを探査し、探査したピンホー ル郎にパラジウムを主体とした台会若しくはパラジウム と合金化する金度を放着し、環境及びピンホール部に被 者した金属を合金化する温度で加熱処理してバラジウム 派水索分離膜を製造する無機水震分配膜の製造方法であ る。前記の方法により、従来はPd系導膜にピンホール が発生してPd系水素分配膜全体を廃棄又はPd系障膜 を接着し直していたが、ピンホールが発生しても十分使 用が可能となるため、歩留まりが向上する。また、Pd **浜水索分離膜の低価格化が図れると共にピンホールがな 20 した。** いため、高速過性であるPd系水景分配膜を容易且つ確 実に製造することができる.

【0011】また、請求項3に記載した発明は、請求項 1又は錆水項2記載の製造方法におけるピンホール部に **紋着する金層が、ペースト状金属であることで特徴とす** る無償水景分配膜の製造方法である。前記の方法によ り、Pd系障礙に発生したピンホールを容易且つ確実に **客ぐととができるため、更に低価格が図れる。**

【0012】また、前記において、Pd糸薄頭のピンホ ールを探査する方法としては、ヘリウムリークディテク 30 ケや頭政銃などにより探査することができる。 なお、へ リウムリークディテクタとは、対象物の中側を真空ポン プで減圧し、外部からヘリウムを吹きかけてリークした ヘリウム量を測定することによりピンホールを保査する 慈麗である。更に、前記加熱処理温度は、Pd系際膜の **教着方法やピンホール部に接着する金属により決定され** るが、例えば、Pd 系薄膜のピンホールに銀ペーストを 適用した場合には、加熱処理温度が、700~1000 ℃が好点しく。700℃よりも低いと合金化しにくく、 1000℃よりも高いと銀ペーストや廃止収分が飛散す 40 る恐れがある。

【0013】また、ピンホール部に接着する金貝の形態 としては、ペースト状金属や薄板状金属が用いられる が、対象物との接着性がよく、また、ピンホール部に入 りやすく、夏に、台会化しやすいなどの理由からペース ト状会局が好ましい。なお、ペースト状会局としては、 銀ペースト、銀/パラジウムペースト、金ペースト、銅 ペースト又はニッケルペーストなどを用いることができ るが、価格や溶砂温度が低く加熱処理が容易なことから 段ペーストを用いるのが好ましい。また、冬会明は、新 50 に加熱して、10時間その温度に保持する加熱処理によ

たなPd永水衆分離膜を製造する方法のほかに、使用済 のPd汎水気分配膜に発生したピンホールを値修する場 台についても適用することができる。

[0014]

【発明の実施の形態】以下に、実施例を挙げて本発明の 実能の形態を具体的に説明する。しかしこれらの実施例 は本発明を説明するために示すものであり、発明の範囲 を限定するものではない。

[0015]

【実施例】(実施例1)多孔質セラミックス担体に無常 解メッキ法でパラジウムの薄膜を形成させたのち、ヘリ ウムリークディテクタでピンホールを探査してピンホー ル部に銀ペーストを塗布し、 差元性雰囲気で900℃に 加熱し、10時間その温度に保持する加熱処理により、 銀ペーストとパラジウムの脅頂を合金化し、順厚が10 μmのパラジウム系薄膜が被着された無機水素分配膜を 製造した。その結果、ヘリウムリークディテクタでピン ホールを探査したときのリーク量が7. 0×10⁻⁴ P am'/sから 5. 0×10' Pam'/sに減少

【0016】(夷粒例2)多孔質セラミックス担体に気 爲解メッキ法でバラジウムの薄膜を形成させ、更に、爲 スメッキ法で銀の滞止を形成させたのち、ヘリウムリー クディテクタでピンホールを探査してピンホール部に銀 ペーストを塗布し、還元性第閏気で900℃に加熱し、 10時間その温度に保持する加熱処理により、全体を合 金化し、パラジウム77wt%、銀23wt%で贖厚が 10 μmのパラジウム系薄膜が被着された無額水器分離 順を製造した。その結果、ヘリウムリークディテクタで ピンホールを探査したときのリーク量が6.0×10 ' 1 Pam'/sかち3. 5×10' ! Pam'/sに 練少した。

【0017】(実施例3)多孔質セラミックス担体に急 宮解メッキ法でパラジウムの存痕を形成させ、 更に、 穹 気メッキ法で銀の荷膜を形成させたのち、走元性雰囲気 で900℃に知熱し、10時間での温度に保持する加熱 処理により台金化し、パラジウム77w1%、鎖23w 1%で原厚が10μmのパラジウム系薄膜を形成したの ち、ヘリウムリークディテクタでピンホールを探査して ピンホール部に銀ペーストを塗布し、 迄元性雰囲気で7 00°Cに加熱し、10時間その温度に保持する加熱処理 により、銀ペーストとパラジウム台金膜を台金化して気 **級水素分散膜を製造した。その箱果。ヘリウムリークデ** ィチクタでピンホールを探査したときのリーク量が6... 0×10-4 Pam3/s \$54. 0×10-1 Pam ³/sに採少した。

【0018】 (寅施例4) 多孔質セラミックス担体に急 電解メッキ法でバラジウム脅頭を形成させ、更に、電気 メッキ法で銀剪類を形成させ、還元性雰囲気で900℃

り合金化し、バラジウム77w1%、 鏡23w1%で娘 厚が10μmのバラジウム系環膜を形成したのち、ヘリ ウムリークディテクタでピンホールを探査し、ピンホー ル部にバラジウムと銀の合金膜を貼着して最元性雰囲気 で900℃に加熱し、10時間その環度に保持する加熱 処理により、バラジウム合金膜間士を合金化して無級水 景分健膜を製造した。その結果、ヘリウムリークディテ クタでピンホールを探査したときのリーク質が6.0× 10 * Pam³/sか51. 0×10 * Pam³/ sに版少した。 [0019]

【発明の効果】発生したビンホールを効果的に塞ぐことができ、Pd系水荒分離膜の歩置まりが向上し、製造費を大幅に低減することができると共に、高透過性のPd 派水衆分離順を容易に製造することができる無機水業分離膜の製造方法である。